10/521874

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESE CO POT/PTO 21 JAN 2005

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

WIPO

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts				
BO/de 620328WO	WEITERES VOF	RGEHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCTÆP 03/07993	Janr)	ldedatum (Tag/Monat/	Prioritätsdatum (TagMonatl/Jahr) 23.07.2002	
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder H01J37/32	nationale Klassifikation	und IPK		
1101037/32				
Anmelder IPLAS GMBH et al.				
 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 				
Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.				
3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen				
a. 🗵 🏻 (an den Anmelder und das i	Internationale Büro g	lesandt) insgesamt2 Blät	ter; dabei handelt es sich um	
 a. \(\text{\t				
☐ Blätter, die frühere Blätt Gründen nach Auffassu	er ersetzen, die abei	roug don in Falality of D	unkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen über den Offenbarungsgehalt der	
υ. Ϥ (ՈUΓ an das Internationale R	iiro aecondtiis incae	no mak /lette A		
b. (nur an das Internationale Büro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben) 2, der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/ enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).				
			Control of the Contro	
 Dieser Bericht enthält Angaben zu f 	olgenden Punkten:			
□ Feld Nr. I Grundlage des Be	escheids			
☐ Feld Nr. II Priorität			•	
	eines Gutachtens übe	er Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche	
	tlichkeit der Erfindun			
9	tellung nach Regel 6 hen Anwendbarkeit;	6.2 a)ii) hinsichtlich der N Unterlagen und Erklärung	euheit, der erfinderischen Tätigkeit gen zur Stützung dieser Feststellung	
D reid Nr. VI besummte angeru	nrte Unterlagen		g aloost i colorenang	
	l der internationalen			
	kungen zur internatio	nalen Anmeldung		
Datum der Einrelchung des Antrags		Datum der Fertigstellung d	lieses Berichts	
23.01.2004		27.08.2004		
lame und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung eauftragten Behörde		Bevollmächtigter Bediensteter		
Europäisches Patentamt D-80298 München	!		der the has betaneon.	
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	epmu d	Chevrier, D	Jacob (
Fax: +49 89 2399 - 4465		Tel. +49 89 2399-2819	Total Ourse on the State of the	



INTERNATIONALER VOR ÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERE KEIT



_	Feld Nr. I Grundlage des Be	priohto	
-			
1	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.		
	☐ internationale Recherch ☐ Veröffentlichung der inte	r Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, ache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: e (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) ernationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)	
 Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die der Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berich "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt): Beschreibung, Seiten 			
	Ansprüche, Nr.		
	1-12	eingegangen am 25.05.2004 mit Schreiben vom 19.05.2004	
	Zeichnungen, Blätter		
	1-3	in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	☐ einem Sequenzprotokoll und Sequenzprotokoll	d/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das	
3. ִ	 ☐ Beschreibung: Seite ☐ Ansprüche: Nr. ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb. ☐ Sequenzprotokoll (genau 	ind folgende Unterlagen fortgefallen: ne Angaben): otokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :	
1.	Auffassung der Behörde über der (Regel 70.2 c)). Beschreibung: Seite Ansprüche: Nr. Zeichnungen: Blatt/Abb. Sequenzprotokoll (genaus	cksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach n Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen e Angaben): tokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):	
		können einige oder alla diagon Blätte in in a	



Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-12

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-12

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ansprüche: 1-12

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Ja:

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER RLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)



PCT/EP 03/07993

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Technisches Gebiet

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Durchführung von Gasreaktionen in einem gasdurchströmten Plasmareaktor.

Nächstliegender Stand der Technik

Dokument WO 98/19965 offenbart eine Vorrichtung und ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff der Ansprüche 1 beziehungsweise 8. Dieses Dokument zeigt die Ausbildung eines spiralförmigen Gasflusses, um in dem erzeugten Plasma einen zentralen Bereich mit verringertem Druck zu erzeugen, um so die Dimensionen des Plasmas zu kontrollieren.

Problem

Aufgabe der Erfindung ist es, den Gastrom im Bedarfsfall zu verstellen und je nach Anwendung den Gasstrom mehr oder weniger zu beruhigen, um ein gut verteiltes und stabiles Plasma zu erzeugen.

Lösung

Gemäß dem kennzeichnenden Teil der Ansprüche 1 und 8 ist dieses Problem gelöst durch einstellbare strömungsformende Elemente zur Erzeugung der stömungsberuhigten Zone.

Stand der Technik/Beurteilung

Kein zitiertes Dokument aus dem Stand der Technik offenbart oder weist auf <u>einstellbare</u> strömungsformende Elemente zur Erzeugung der stömungsberuhigte Zone hin. Die Erfindung ist daher aus dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie dadurch nahegelegt. Der Gegenstand der Ansprüche 1 (Vorrichtung) und 8 (Verfahren) ist somit neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Bemerkungen

Anspruch 1 entspricht die Merkmalskombination des ursprünglich eingereichten Anspruch 3. Anspruch 8 entspricht die Merkmalskombination der ursprünglich eingereichte Ansprüche 10 und 3.

Zu Punkt VIII

BO 620328WO 18.05.2004

Patentansprüche

- 1. Vorrichtung zur Durchführung von Gasreaktionen umfassend einen gasdurchströmten Plasmareaktor mit einer insbesondere zylindrischen Plasmakammer, wobei strömungsformende Elemente für die Gase vor und/oder in und/oder nach dem Plasmareaktor angeordnet sind, um einen Gasstrom in der Plasmakammer derart zu formen, dass sich wenigstens eine strömungsberuhigte, insbesondere zentrale, Zone im Gasstrom ausbildet, dadurch gekennzeichnet, daß die strömungsformenden Elemente einstellbar angeordnet sind
- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die im Gasstrom angeordneten strömungsformenden Elemente als Kegel, Tropfen, Ringspalte, Blenden, Gitter, Prallkörper, Wirbelrohre, Zyklone oder Turbinen ausgebildet sind.
- Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Reaktionsrohr axial hinter dem Reaktor angeordnet ist.
- 4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Kühlkammern am Eingang und/oder Ausgang des Reaktors und/oder in und/oder an der Wand des Reaktionsrohrs angeordnet sind.
- 5. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Einleitungselemente, insbesondere Düsen, Spalte oder Rohre, zur Einleitung von Kühlmedien, insbesonderem kalter Gase, flüssige Stoffe oder Teilen der Ausgangsstoffe vorgesehen sind.
- 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Einleitungselemente strömungsförmende Elemente bilden.

INTERNATIONALER RLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)



PCT/EP 03/07993

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Die Merkmale der Ansprüche sind nicht mit in Klammern gesetzten Bezugszeichen versehen worden (Regel 6.2 b) PCT).

Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in Einklang mit den Ansprüchen.

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in dem Dokument WO 98/19965 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.

2

- 7. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Reaktionsrohr Katalysatoren insbesondere verschiebbar angeordnet sind, insbesondere heterogene Katalysatoren auf Böden, in einem Korb oder als Monolith.
- 8. Verfahren zur Durchführung von Gasreaktionen unter Durchleitung eines Stroms von Gasen oder vergasbaren Stoffen durch ein von Mikrowellen angeregtes insbesondere Nichtgleichgewichts-Plasma in einer Plasmakammer eines Plasmareaktors zur Umsetzung der Bestandteile, insbesondere in einer Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass mittels einstellbarer strömunsgformender Elemente wenigstens eine strömungsberuhigte Zone im Gasstrom ausgebildet wird zur Erzeugung eines stabilen Plasmas innerhalb einer solchen Zone.
- Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß durch die strömungsformenden Elemente eine Rotation des Gasstromes erreicht wird.
- 10. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Wärme mittels eines im Reaktionsrohr integrierten Wärmetauschers rückgewonnen wird, insbesondere unter Verwendung einer schwarzen Austauschfläche zur Nutzung der Strahlungsenergie.
- 11. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Gase oder Aerosole, insbesondere Wasserstoff zur Temperatursteuerung eingedüst wird, insbesondere in der Reaktions- bzw. Rekombinationszone und insbesondere zur effizienteren Aktivierung hinter dem Plasma mittels der Zuführungen (3).
- 12. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Plasma gepulst betrieben wird, insbesondere durch gepulste Ansteuerung des Mikrowellenerzeugers und/oder gepulste Einkopplung der Mikrowellen in den Resonator, insbesondere bei Puls-Frequenzen von 1 Hz bis 50 kHz.